

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

INSTYTUCJA: *Politechnika Wroclawska, Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki*

MIASTO: *Wrocław*

STANOWISKO: *Adiunkt naukowo-dydaktyczny*

DYSCYPLINA NAUKOWA: *elektronika*

SPECJALNOŚĆ: *elektronika, mikrosystemy, MEMS, mikroinżynieria, mikro/nano elektronika próżniowa*

DATA OGŁOSZENIA: *13 stycznia 2017 r.*

TERMIN SKŁADANIA OFERT: *25 stycznia 2017 r.*

LINK DO STRONY: <http://ofertypracy.pwr.edu.pl>

SŁOWA KLUCZOWE: elektronika, mikrosystemy, MEMS, mikroinżynieria, mikro/nano elektronika próżniowa

OPIS:

Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w zakresie dyscypliny elektronika w specjalności mikrosystemy, mikro/nano elektronika próżniowa Kandydat powinien posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych oraz dorobek naukowo-dydaktyczny w zakresie wymienionej wyżej dyscypliny.

Zadania:

- kształcenie i wychowywanie studentów,
- prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie elektroniki, mechatroniki, mikrosystemów MEMS i MOEMS, mikrosystemów analitycznych, czujników i aktuatorów, modelowania mikrosystemów, mikromechanizmów i mikronapędów
- prowadzenie badań naukowych w zakresie mikrosystemów, technologii mikroinżynieryjnej oraz mikro/nano elektroniki próżniowej
- uczestniczenie w pracach organizacyjnych Politechniki Wrocławskiej, Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, a w szczególności Wydziałowego Zakładu Mikroinżynierii i Fotowoltaiki.

Wymagania:

Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania:

- stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektronika (specjalność: mikrosystemy, nanotechnologia technologia elektronowa),
- biegła znajomość języka polskiego i angielskiego,
- co najmniej półroczny staż dydaktyczny.

Kandydaci powinni posiadać doświadczenie dydaktyczne i umiejętność prowadzenia zajęć w zakresie:

- mikrosystemów oraz mikro/nano elektroniki próżniowej
 - elektroniki - grupa tematyczna: technika mikrosystemów, elektronika próżniowa
- oraz umiejętność prowadzenia prac naukowo-badawczych w zakresie:
- projektowania i wytwarzania mikrosystemów technikami mikroinżynieryjnymi,
 - przyrządów mikro/nano elektroniki próżniowej.

Wymagane dokumenty:

1) pisemne zgłoszenie przystąpienia do konkursu adresowane do Dziekana Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki i podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Politechniki Wrocławskiej,

- 2) życiorys (CV) wraz oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.),
- 3) syntetyczny autoreferat dotyczący działalności naukowo-badawczej, doświadczenia dydaktycznego i działalności organizacyjnej,
- 4) wykaz dorobku naukowo-badawczego,
- 5) kopia dyplomu doktora,
- 6) oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Politechnika Wroclawska będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy,
- 7) oświadczenie dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w charakterze nauczyciela akademickiego (zgodnie z art. 109, ust. 1 aktualnej ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym”).

Oferujemy:

- pracę na pełny etat,
- stabilne zatrudnienie w prestiżowej firmie,
- możliwość rozwoju naukowego i dydaktycznego.

Dokumenty zredagowane w języku polskim i podpisane przez kandydata, należy przesłać na adres:
Politechnika Wroclawska

Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki

ul. Z. Janiszewskiego 11/17

50-372 Wrocław

lub składać osobiście w sekretariacie Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki , budynek C-2, pok. 217

Planowany termin zatrudnienia: **1 lutego 2017 r.**

Termin składania ofert: **25 stycznia 2017 r.**

Termin rozstrzygnięcia konkursu: **8 lutego 2017 r.**

Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata.

Konkurs może zostać nierozstrzygnięty bez podania przyczyn.

Po zamknięciu postępowania aplikacje osób nieprzyjętych zostaną zwrócone. Zainteresowani będą mogli odebrać je osobiście w sekretariacie Wydziału w terminie do 6 miesięcy, za pokwitowaniem odbioru.

Wrocław, dnia 13 stycznia 2017 r.